⑲ 日本 国 特 許 庁 (JP)

⑩特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 平3-94459

50 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月19日

H 01 L 23/50 21/60

301 A

9054-5F 6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全6頁)

❷発明の名称

半導体チップモジュール及びその製造方法

②特 願 平1-231132

20出 願平1(1989)9月6日

70発明者 田中

正 人

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株

式会社内

勿発 明 者 深 瀬

克 哉

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株

式会社内

切出 願 人 新光電

新光電気工業株式会社

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

邳代 理 人 弁理士 綿貫 隆夫

外1名

明 和 書

1. 発明の名称

半導体チップモジュール及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. ダイボンディング部上に半導体チップが接合され、

ダイボンディング部の周囲に設けられたボ ンディング部と前記半導体チップとがワイヤ ボンディングによって接続され、

前記ポンディング部の一部を外部に露出させて、ダイポンディング部の半導体チップを 搭載する一方の面側が、半導体チップ、ポン ディングワイヤ、ポンディング部を含めて横 順封止されたことを特徴とする半導体チップ モジュール。

- 2. ポンディング部の露出部分に外部接続用の パンプが形成された請求項1記載の半導体チ ップモジュール。
- 3. 金属ベース上に半導体チップを接合し、 該半導体チップと金属ベース上に設けたポ

ンディング部とをワイヤボンディングによって接続し、

前記金属ベースの半導体チップを搭載した 一方の面側を、半導体チップ、ポンディング ワイヤ、ポンディング部を含めて樹脂封止し、

金属ベースの露出面に前記ポンディング部のパターンに対応するレジストパターンを設けて金属ベースをエッチングすることにより、ボンディング部に接合する端子部を形成することを特徴とする半導体チップモジュールの製造方法。

4. 金鳳ベース上に金めっき層等の非エッチン グ金鳳層によりダイポンディング部およびポ ンディング部を形成し、

前記ダイボンディング部に半導体チップを 接合して半導体チップとボンディング部とを ワイヤボンディングによって接続し、

金属ベースの半導体チップが搭載された一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止し、

前記金属ベースのみをエッチング除去する ことを特徴とする半導体チップモジュールの 製造方法。

5. 電気的絶縁性を有するペースフィルム上に 剥離可能に金属層が設けられた転写フィルム の金属層をエッチングしてダイボンディング 部およびボンディング節を形成し、

前記ダイボンディング部に半導体チップを 接合して、半導体チップとボンディング部と をワイヤボンディングによって接続し、

前記転写フィルムの半導体チップが搭載された一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて横脂封止し、

前記ベースフィルムを封止樹脂から剥離除去することを特徴とする半潔体チップモジュ ールの製造方法。

6. 電気的絶縁性を有するペースフィルム上に ダイボンディング部およびボンディング部を 形成し、

ケージに収納してパッケージごと回路基板に実装するもので、ベアチップ方式は、回路基板にベアチップを搭載し、ワイヤボンディング方式により 接続するかあるいはパンプ方式によって接続搭載 するものである。

パンプ方式では、半導体チップにあらかじめ接 検用のパンプを形成しておき、半導体チップを加 圧、加熱して回路基板に接続する(フリップチッ プ法)・半導体チップを搭載した後は、接続部分、 舞出部分を樹脂によって封止する。

このフリップチップ法の場合は、半導体チップ の面積内で接続できるから、パッケージ方式とく らべて実装密度を高めることができ、接続にポン ディングワイヤを用いないからポンディングワイ ヤが交錯したりすることがない等の利点がある。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のフリップチップ法による 場合は半導体チップ上に接続用のバンプをつくる 必要があり半導体チップの製造コストが高くなる こと、実装用の基板に接続する際に半導体チップ 前記ダイボンディング部に半導体チップを 接合して半導体チップとボンディング部とを ワイヤボンディングによって接続し、

前記ペースフィルムの半導体チップが搭殺された一方の面側を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂 封止し、

ベースフィルムをエッチングして、ポンディング部を露出させることを特徴とする半導体チップモジュールの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は回路基板に実装して用いる半導体チップモジュールおよびその製造方法に関する。

(従来技術)

半導体チップを回路基板に実装する搭穀方法には、パッケージ方式とベアチップ方式があり、半導体チップの接続方法にはワイヤボンディング方式とパンプ方式がある。

前記のパッケージ方式は、半導体チップをパッ

を加圧、加熱するため熱応力疲労によって半海体 チップのパッド等の接続部が劣化しやすいこと、 ペアチップの状態で回路基板に接続されるから耐 環境性が劣るといった問題点がある。

そこで、本発明は上記問題点を解消すべくなされたものであり、その目的とするところは、回路 基板に対して上記フリップチップ法と同程度の高密度実装ができ、耐環境性に優れるとともに、取り扱いも容易な半導体チップモジュールおよびその製造方法を提供しようとするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は上記目的を違成するため次の構成をそ なえる。

すなわち、ダイボンディング部上に半導体チップが接合され、ダイボンディング部の周囲に設けられたボンディング部と前記半導体チップとがワイヤボンディングによって接続され、前記ボンディング部の一部を外部に韓出させて、ダイボンディング部の半導体チップを搭載する一方の面側が、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディン

グ部を含めて樹脂封止されたことを特徴とする。 また、前記ボンディング部の露出部分に外部接続 用のバンブが形成されたことを特徴とする。また、 その製造方法としては、金属ペース上に半導体チ ップを接合し、該半導体チップと企属ベース上に 設けたポンディング部とをワイヤボンディングに よって接続し、前配金属ペースの半導体チップを 彬収した一方の面側を、半導体チップ、ポンディ ングワイヤ、ボンディング部を含めて樹脂封止し、 金属ペースの露出面に前記ポンディング部のパタ ーンに対応するレジストパターンを設けて金属ペ ースをエッチングすることにより、ポンディング **部に接合する端子部を形成することを特徴とし、** また、金属ベース上に企めっき層等の非エッチン グ金属層によりダイボンディング部およびボンデ ィング部を形成し、前記ダイポンディング部に半 導体チップを接合して半導体チップとポンディン グ部とをワイヤボンディングによって接続し、金 瓜ベースの半導体チップが搭載された一方の面偏 を、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンデ

ィング部を含めて樹脂封止し、前配金属ベースの みをエッチング除去することを特徴とし、また、 危気的絶縁性を有するベースフィルム上に刺離可 他に企属層が設けられた転写フィルムの金属層を エッチングしてダイボンディング部およびポンデ ィング部を形成し、前記ダイボンディング部に半 導体チップを接合して、半導体チップとポンディ ング部とをワイヤポンディングによって接続し、 前記転写フィルムの半導体チップが搭載された一 方の面側を、半導体チップ、ポンディングワイヤ、 ポンディング部を含めて樹脂封止し、前記ベース フィルムを封止樹脂から剥離除去することを特徴 とし、また、電気的絶縁性を有するペースフィル ム上にダイポンディング部およびポンディング部 を形成し、前記ダイボンディング部に半導体チッ プを接合して半導体チップとポンディング部とを ワイヤポンディングによって接続し、前記ベース フィルムの半導体チップが搭載された一方の面側 を、半導体チップ、ポンディングワイヤ、ポンデ ィング部を含めて樹脂封止し、ペースフィルムを

エッチングして、ポンディング部を露出させることを特徴とする。

(作用)

半導体チップモジュールは半導体チップが封止 樹脂中に封止されると共に、ボンディング部が半 導体チップと導通をとって封止樹脂の外面に露出 する。これにより、ボンディング部を回路基板等 への接続部として実装する。

(実施例)

以下本発明の好適な実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。

〔第1実施例〕

第1図(a)、(b)は本発明に係る半導体チップモジュールの製造方法の一実施例を示す説明図である。 この実施例では半導体チップを金属ベースに接合して半導体チップモジュールを作成する。

製造方法としては、まず、半導体チップ10を 金原ベース12上にダイボンディングする。半導 体チップ10の接合方法としては金ーシリコン共 品合金による方法あるいはダイボンディングペー ストを川いる方法等がある。

次に、半導体チップ10と金属ベース12との 間を通常のワイヤボンディング法によってワイヤボンディングはによってリインボンディングする。16は半導体チップ10上に 設けたパッド、18は金属ベース12に 設けたボンディング部である。金属ベース12のボンディング部18にはあらかじめ平滑処理、金めっきる の表面処理を施して確実なボンディングワイヤである。

次に、金属ベース12の半導体チップ10が接合された片面側を、半導体チップ10、ボンディングワイヤ20等を含めて樹脂封止する。22は封止樹脂である。

次に、金属ペース12の露出而上にレジストパターン24を設け、金属ペース12をエッチングによって除去する。レジストパターン24は半導体チップ10と金属ペース12との接合部及び前記ポンディング部18がエッチング後に残るように設ける。

金属ペース12をエッチングし、レジストパタ

ーン24を除去した状態で、封止樹脂22の外面に半路体チップ10の下面に接合する金属部12 aと各ポンディング部18に導通する端子部12 bが露出する。回路接板等に接続して用いる場合 は端子部12bにバンプ26を設ける(第1回(b)) ・バンプ26を形成する方法としては、はんだめ っきする方法、導電性ペーストを印刷、塗布する 方法、導電性接着剤を塗布する方法などが使用で をス

こうして、半海体チップ10が樹脂封止され、 封止樹脂の外面に外部接続用の端子部が設けられ た半導体チップモジュールが得られる。

この金属ベースを用いる製造方法では、電解網箱を金属ベース12として好適に用いることができる。電解網箱はその表面が複雑な凹凸が形成された粗面に形成されるから、この表面を封止樹脂となるとのである。この場合、ボンディング部18にはあらかじめ平滑処理および金めつ

き等を施してポンディングが確実になされるよう にする。

金属ベース12をエッチング除去して、最終的に金属部12a、端子部12bを形成する方法としては、第2図に示す方法も有効である。

すなわち、まず金属ベース12にレジストパターン13を形成して金めっきを施し(第2図(a))、レジストパターン13を除去することによって金属ベース12上に金めっき層15を形成する(第2図(b))。金めっき層15は半導体チップ10を接合するダイボンディング部と前記ボンディング部18の配置にしたがって設ける

次に、ダイボンディング部に半導体チップ10 を接合し、半導体チップ10とボンディング部1 8とをワイヤボンディングした後、上記と同様に 機脂封止する。樹脂封止後、金属ベース12全体 をエッチングによって除去する。金めっき層15 はエッチングされないから、エッチング後は金 っき層が封止樹脂22の外面に残る。ボンディングが18に接続用のバンプを形成する場合は上記

例と同様にすればよい。

第2図に示す製造方法においては、金属ベース 12をエッチングによって除去するから金属ベース スとしてはエッチングによって溶解除去しやすい 金属、たとえば銅等を用いる。また、金めっき層 はエッチングによって除去されないものとして用 いているが、金のかわりに銀等のエッチングされ にくい材料を用いてもよい。

半導体チップモジュールは第1図(b)に示すように、回路基板28に位置合わせして加圧、加熱して実装する。

なお、このようにパンプ26によって回路基板に接続する他、第3図に示すようにコネクタを用いて接続してもよい。この場合はパンプ26を形成せず、コネクタとの接点部に保設用の表面処理を施しておく。第3回で30はコネクタ、32はコネクタの接点部である。

11は半導体チップの熱放散性を向上させるために金属部12aに接合して設けた放然フィンである。

上記の半導体チップモジュールは樹脂によって 完全に封止されており、封止樹脂外面に外部接続 川の端子部が形成されているから、取り扱いがき わめて簡易で、かつ実装が容易になっている。 〔第2実施例〕

第4図臼、(b)は半導体チップモジュールの他の 製造方法を示す説叨図である。

この実施例では上記の金属ペース12のかわり に転写フィルムを用いることを特徴とする。

すなわち、転写フィルム38は金属層34、剥離層35、ペースフィルム36とから成るもので、まず、金属層34をエッチングしてダイボンディング部34bを形成する。

次に、半導体チップ10をダイポンディング部34aに接合し、半導体チップ10上のパッド16とポンディング部34aとをワイヤボンディングする。

次に、転写フィルム38の半導体チップ10が 接合された片而側を樹脂封止する(第4図(a))。 次に、転写フィルム38を封止樹脂22から剥離する。転写フィルム38は剥離層35から容易に剥離されて、封止樹脂22側にダイボンディング部34bが残る。

ポンディング部34bにパンプ26を形成して、 上記例と同様な半導体チップモジュールが得られ る(第4回(b))。

なお、転写フィルム38としてはベースフィルム36に電解網笛を接合したものが好適に用いられる。電解網路は前記第1実施例で説明したとおり、表面に複雑な凹凸が形成されたものであっること接合する側をこの粗面側にすることはり封止樹脂22と強合するにとができる。ができる。がないよりにはあらかじめ平滑処理などれいます。などはあらかじめ平滑処理などが企めっきを施してボンディングが確実になされるようにしておくとよい。

(第3実施例)

第5回はさらに他の製造方法としてFPC(Flaxible printed circuit) を用いた例である。

いることにより、取り扱いがきわめて容易であり、 耐環境性に優れることにより信頼性の高い 装置が得られる。

- ② 封止樹脂上に外部接続用の端子部を設けているから、従来のフリップチップ法による実装方法と同様な接続方法が可能となり、これによって高密度実装が可能になる。
- ③ 半導体チップ上のパッドが基板に直接接続されず、封止樹脂等が中間に介在するから、これらが緩衝材として作用し、実装した際の接続部に対する応力集中が回避でき接点部を長寿命とすることができる。
- ③ 高度の技術的完成度にあるワイヤボンディング法が利用でき、確実に製造できると共に容易に製造できる。
- ⑤ 半導体チップに放熱体を付設することが容易にでき、半導体チップの熱放散性を向上させることができる。

以上、本発明について好適な実施例を挙げて種 々説明したが、本発明はこの実施例に限定される 図で40はFPCのベースフィルムであり、42 a はベースフィルム40上に形成したダイボンディング部、42 b はボンディング部である。半導体チップ10はダイボンディング部42 a 上に接合した後、ワイヤボンディングし、ベースフィルム40の片面側を樹脂封止する(第5図(a))。

次いで、ベースフィルム40の所定部位、たと えば外部接続川の端子部等をエッチング除去する ことによって第5図(b)に示す半導体チップモジュ ールが得られる。

この実施例で得られた半導体チップモジュールは封止樹脂 2 2 の一方の外面が、端子部を除いてペースフィルム 4 0 によって被覆されている。端子郎はそのまま接点として用いてもいいし、上記例と同じようにバンプを形成してそのまま回路接板に接続できるようにしてもよい。

以上各実施例について説明したが、各実施例の 半導体チップモジュールは以下のような特徴を有 する。すなわち、

① 半導体チップが完全に封止されて保護されて

ものではなく、 例々のタイプの半導体チップモジュールに同様に適用できるものであって、 発明の 精神を逸脱しない範囲内で多くの改変を施し得る のはもちろんのことである。

(発明の効果)

上述したように、本発明に係る半導体チップモジュールは、半導体チップが完全に樹脂封止なていることによって取り扱いがきわめて容易になり、また、外部接続用の外面に設けられているなとって対止樹脂の外面に設けられているから、モジュールをそのまま回路抵板に実装することができ、高密度実装を可能とすることができる。また、従来のワイヤボンディング法を利用することによって、確実かつ容易に製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る半導体チップモジュールの製造方法についての第1実施例を示す説明図、第2図は第2実施例を示す説明図、第3図は実装状態を示す説明図、第4図および第5図は製造方

法の第 2 および第 3 実施例を示す説明図である。
1 0・・・半線体チップ、 1 2・・・金属ベース、 1 5・・・金のっき層、 1 8・・・ボンディングのイヤ、2 2・・・封止樹脂、 2 4・・・レジストパターン、 2 6・・・パンプ、 2 8・・・回路接板、 3 0・・・コネクタ、 3 4 a・・・ダイボンディング部、 3 4 b・・・ボンディングの、 3 5・・・剥離層、 3 6・・・ベースフィルム、3 5・・・剥離層、 3 6・・・ベースフィルム、1 8・・・転写フィルム、4 0・・・ベースフィルム・

特許出願人 新光電気工業株式会社 代表者 井 上 貞 夫 代理人(776 紹 貫 隆 共二處[理])



